Veröffentlichungsnr. (Sek.)

JP8152654

Veröffentlichungsdatum:

1996-06-11

Erfinder:

NITO KEIICHI; MIYASHITA MAYUMI; KATAOKA NOBUE; YASUDA

AKIO

Anmelder::

SONY CORP

Veröffentlichungsnummer:

__ JP8152654

Aktenzeichen:

(EPIDOS-INPADOC-normiert)

JP19940321444 19941129

Prioritätsaktenzeichen:

(EPIDOS-INPADOC-normiert)

Klassifikationssymbol (IPC):

G02F1/141; G02F1/133; G02F1/133

Klassifikationssymbol (EC):

Korrespondierende Patentschriften

Bibliographische Daten

PURPOSE: To obtain a wide visual field angle and high-speed responsiveness, to make it possible to display gradation and to improve an opening rate by combining a monostable ferroelectric liquid crystal element (monostable FLC element) and active matrix elements such as TFTs for driving this FLC element.

CONSTITUTION: An N-methyl-2-pyrrolidone soln. is applied on the TFT 6 side of a glass substrate 1a and is baked to form a polyimide oriented film 5a. This film is subjected to an orientation treatment by rubbing. A common electrode 4 side is formed with a black matrix 2 of chromium, color filters 3 and transparent electrodes (ITO) 4 on a glass substrate 1b and is formed with a polyimide film 5b on the surface of the ITO. This film is subjected to the orientation treatment by rubbing. The TFT side panel and the color filter side panel are so combined that the orientation treatment directions are counter-paralleled on the opposite surfaces. The gap between the substrates is controlled by using spacers 7 and the circumference of the cell is adhered with a sealant by assuring the injection hole for liquid crystals. The injection hole is then sealed with a UV curing adhesive, by which the monostable FLC element is obtd.

Daten, der esp@cenet -Testdatenbank - I2

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-152654

(43)公開日 平成8年(1996)6月11日

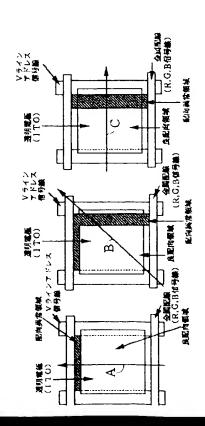
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G 0 2 F 1/141				
1/133	5 5 0			
	560			
			G 0 2 F	1/ 137 5 1 0
			審查請求	未請求 請求項の数5 FD (全 14 頁)
(21)出願番号	特願平6-321444		(71)出願人	000002185
				ソニー株式会社
(22)出願日	平成6年(1994)11	月29日		東京都品川区北品川6丁目7番35号
			(72)発明者	仁藤 敬一
				東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
				一株式会社内
			(72)発明者	宮下 真由美
				東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
				一株式会社内
			(72)発明者	片岡 延江
				東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
				一株式会社内
			(74)代理人	弁理士 逢坂 宏
				最終頁に続く
	-11			· / · * · · · · · · · · · · · · · · · ·

(54) 【発明の名称】 液晶装置

(57)【要約】

【構成】 単安定強誘電性液晶素子(単安定FLC素 子)と、この液晶素子を駆動するTFT等のアクティブ マトリックス素子とを組み合わせ、このアクティブマト リックス側の段差の小さい方向に沿って配向膜がラビン グされている、液晶表示デバイス。

【効果】 広視野角であって、アクティブマトリックス 駆動に十分対応できる高速応答性があり、階調表示を可 能にし、更には、開口率、コントラストの良好な液晶装 置(例えばフルカラー表示装置)を提供することができ



【特許請求の範囲】

【請求項1】 単安定強誘電性液晶素子と、この液晶素子を駆動するアクティブマトリックス素子とが組み合わされ、前記単安定強誘電性液晶素子の液晶配向膜が、前記アクティブマトリックス素子側の基体上における段差の小さい方向に沿ってラビングされている液晶装置。

【請求項2】 画素領域のうち、アクティブマトリック ス素子の半導体接合部、透明電極接合部又はビデオ信号 線接合部を設けた側の縁部或いは垂直ライン(Vライン)に沿って液晶配向膜がラビングされている、請求項 10 1に記載した液晶装置。

【請求項3】 単安定強誘電性液晶素子が1 msec以下の応答時間を有する、請求項1又は2に記載した装置。

【請求項4】 単安定強誘電性液晶素子とアクティブマトリックス素子とカラーフィルタ素子とを組み合わせてカラーの表示素子として構成されている、請求項1~3のいずれか1項に記載した装置。

【請求項5】 単安定強誘電性液晶素子とアクティブマトリックス素子とを組み合わせてモノクロの表示素子が構成され、この表示素子と表示観測位置との間にフィル 20 タ素子が配置されている、請求項1~3のいずれか1項に記載した装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は液晶装置に関し、例えば 透明電極及び液晶配向膜をこの順に設けた一対の基板が 所定の間隙を置いて対向配置され、前記間隙内に強誘電 性液晶が配されている強誘電性液晶素子を用いた表示装 置に関するものである。

[0002]

【従来技術】液晶表示素子は、薄型で低消費電力で駆動が可能であるという利点から、フラットパネルディスプレイとしての需要が伸びてきている。特に、アクティブマトリックス駆動のツイストネマチック液晶表示素子 (TN-LCD) では、その画質が近年飛躍的に向上している。

【0003】しかしながら、ディスプレイの大画面化に伴い、TN液晶が分子配向のねじれを持っているために、視野角の狭さ、階調の反転、更には、応答速度が遅いために生じる尾引き等の残像が問題となっている。

【0004】視野角の拡大に関しては、位相補償フィルムの採用、配向膜の工夫によるツイスト構造のキャンセル等の手法が開発されつつあるが、まだ不十分である。また、応答速度に関しては、現在のTFT(薄膜トランジスタ)の駆動電圧ではもちろん、駆動電圧を高くしても、電解除去時のツイスト構造への復帰の応答時間は数十ミリ秒以下に短縮することはできないため、例えば、ノーマリーホワイトの表示素子では黒から白への応答が極めて遅く、特に尾引き等の残像が目立つ結果となる。

「0005」ての庁知暦6 食油皮欠え同時に中国主で

液晶材料としては、強誘電性液晶(ferroelectric liquidcrystals(FLCs))が考えられる。表面安定型強誘電性液晶表示素子(SSFLCD)は、TN液晶の約1000倍の高速応答性とメモリ性により、パッシブマトリックス駆動で1000本以上の走査線数、広視野角で安価な大画面フラットパネルディスプレイを実現する技術とし

て期待され、検討されている。

【0006】こうした強誘電性液晶(更には、反強誘電性液晶の液晶)では、電解印加による液晶ダイレクタのスイッチング挙動は液晶辞典p150(培風館)に記載されている南部ーゴールドストーンモードに従って液晶分子が仮想的なコーン上を動き、更に、電傾効果を有するスメクチックA液晶(液晶辞典p145(培風館))では、液晶辞典p119(培風館)に記載されているソフトモードを利用した場合でも、コーン角に類似した各液晶組成物に固有のコーン角を有している。

【0007】即ち、図20に示すような電極間に挟まれた 液晶のコーンモデルを考える。コーンの開き角をコーン 角の r と呼び、このコーン角の透明電極の付いたガラス 基板への投影を見かけのコーン角の a と呼ぶ。光学的に はこの見かけのコーン角 θ a について考えれば良い。ここで、コーン角の測定については、2つのスイッチ状態 における液晶ダイレクタのなす角を測定するものであり、具体的には液晶セルを偏光子が直交した偏光顕微鏡下で、消光位(回転して暗くなる位置)でのステージの 回転角から求めた。

【0008】しかしながら、従来のFLC、特にSSF LCDでは、FLC分子の永久双極子と電界との強い相 互作用のために高速応答性を示すが、図20に示したよう 30 に、液晶分子が配向膜分子からの束縛により双安定化さ れる。

【0009】従って、この等エネルギーの2状態間でのスイッチングでは、電圧印加に対する急峻な閾値特性のために傾き角 θ a を連続的に制御することができす、階調表示が困難であった。

【0010】SSFLCDのパッシブ駆動での階調表示法としては、タイムインテグレーション法や一つの画を分割した面積階調法等、デジタル的な方法が提案されている。しかし、このデジタル法では、まだ十分な階調数40を得るには至っていない。

【0011】一方、最近になって、TN液晶素子において用いているアクティブマトリックス素子とFLCとを組み合わせることにより、双安定メモリ性を用いない階調表示法も提案されている。

【0012】例えば、カイラルスメクチックC相でのピッチ長が光学波長よりも短いFLCを用いて、そのねじれたヘリックス構造を電界印加により解き、液晶ダイレクタの平均的傾きを制御することにより、階調制御するものである。しかしながら、液晶配向が縞状の組織構造

) ナナナフトル)ァ ファー・1 ーット

[0013]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、広視野角であって、アクティブマトリックス駆動に十分に対応できる高速応答性があり、階調表示を可能にし、更には開口率、コントラストの良好な液晶装置(例えばフルカラー表示装置)を提供することにある。

[0014]

【課題を解決するための手段】即ち、本発明は、単安定強誘電性液晶素子(単安定FLC素子)と、この液晶素子を駆動するTFT等のアクティブマトリックス素子と 10が組み合わされ、前記単安定強誘電性液晶素子の液晶配向膜が、前記アクティブマトリックス素子側の基体上における段差の小さい方向に沿ってラビングされている液晶装置(LCD)に係るものである。

【0015】本発明の液晶装置によれば、液晶素子として単安定FLC素子を用いているので、後述することから明らかなように、TN素子では不可能であった、広視野角で1msec以下の高速応答性の表示を階調性良く実現することができる。このような広視野角、高速応答性の単安定FLC素子をTFT等のアクティブマトリックス 20素子で駆動し、フィルタ素子(特に1msec以下で色順次に切り替え可能なカラーフィルタ等のフィルタ素子)によって、対応する色の表示を再現性良く高階調度に得ることができる。

【0016】本発明の液晶装置のように、FLCをTF T等のアクティブマトリックスで駆動し、階調性を発現 させるためには、少なくとも2つの駆動条件が必要とな る。即ち、(1)各画素に1フィールド間に印加され続 ける電圧の強度により階調性が制御されること、(2) 液晶に電荷が蓄積されないようにフィールド間或いはフ 30 レーム間で印加電圧を反転した駆動方法が適用できるこ とである。

【0017】これらの(1)、(2)の駆動条件を実現するには、印加電界強度に対して液晶分子の傾き角がほぼリニアに変化し、極性反転により等価な傾き角を有することが重要である。

【0018】その実現のために、本発明者は、図10に示すように、液晶分子と配向膜界面との相互作用を強め、仮想的なコーンの下側の一つの状態で液晶分子を安定化させれば、電界と液晶分子の自発分極との直接的相互作 40用により発生するトルクと液晶ダイレクタのSplay変形(広がり変形)に伴う弾性との釣合いにより、液晶分子の傾き角 a を印加電圧により連続的に制御でき、更に、この構造を実現すれば、液晶のモノドメイン化も容易であると考えた。

【0019】そこで、本発明者は、光学液長よりもピッチの長いFLC組成物を調製し、更に配向規制力が大きいと予想される低プレチルトの配向膜材料と組み合わせることにより、液晶分子配向が配向処理方向に配列し、安定化した単安定FLCモードをモノドメインで実現で 50

きることを見出した。

【0020】このような単安定FLCモードは、電界を印加しないとき分子の配列方向が配向処理方向に安定化し、電界印加により、その極性に応じて左右にその分子の配列方向が傾く。この傾き角は電界強度により制御できるので、TFTによる電圧制御によりアナログ階調が可能である。また、モノドメイン化により暗レベルを下げ、高コントラスト比を得ることができる。

4

【0021】更に、この単安定FLCを例えば 0.7インチ、10.3万画素のTFT素子と組み合わせることにより、FLC表示素子の特徴である広視野角、高速応答性を生かし、大画面化に伴ってTN液晶で問題となっている視野角特性、中間階調の応答性を向上させたカラーディスプレイを実現することができる。

【0022】本発明の液晶装置によれば、単安定FLC素子をはじめて効果的にアクティブマトリックス駆動することを可能にしたものであるが、これに加えて、単安定FLC素子を構成する液晶配向膜のラビング方向が、アクティブマトリックス素子を形成した基体(特に、TFTの薄膜半導体基板)上における段差の小さい方向に沿うようにしているので、ラビングを十分に行え、液晶分子を均一配向させることができる。これによって、有効な画素領域を拡大して開口率を向上させることができ、また、特に黒レベルでの透過率(透光率)が向上し、コントラストが良好となる。

【0023】本発明の液晶装置においては、画素領域のうち、アクティブマトリックス素子の半導体接合部、透明電極接合部又はビデオ信号線接合部を設けた側の縁部或いは垂直ライン (Vライン) に沿って液晶配向膜がラビングされているのが望ましい。

【0024】また、単安定強誘電性液晶素子が1msec以下の応答時間を有すること、また、単安定強誘電性液晶素子とアクティブマトリックス素子とカラーフィルタ素子とを組み合わせてカラーの表示素子として構成されたり、単安定強誘電性液晶素子とアクティブマトリックス素子とを組み合わせてモノクロの表示素子が構成され、この表示素子と表示観測位置との間にフィルタ素子が配置されていてもよい。

【0025】このように表示素子をモノクロとし、フィルタ素子を色順次に切り替えるようにすると、一つの画素でR、G、Bを兼用でき、その分だけ画素密度を高め、高解像度(例えば従来の3倍)を実現できる。

[0026]

【実施例】以下、本発明を実施例について更に詳細に説明する。

【0027】単安定強誘電性液晶(単安定FLC)とその特性

まず、本発明に使用可能な単安定FLCとその特性について説明する。

【0028】1. 液晶材料

単安定FLCモードの基本動作を確認するため、強誘電 性液晶として、高速応答性付与のためにカイラル部にフ ッ素を導入した自発分極の大きな図11に示す如き強誘電 性液晶を新規に合成し、そのカイラル分子を、室温でス メクチックC相を示すホスト液晶に添加したFLC組成 物を調製した。

*【0029】ホスト液晶としてはSplay弾性率(広がり の弾性定数)が高く、液晶層傾斜角 δ とコーン角 θ を等 しくなるようにプレンドしたフェニルピリミジン系液晶 を用いた。下記の表1に、FLC組成物の代表的な物性 値を示す。

[0030]

表1 (FLC組成物の物性)

FLC組成物	ピッチ長(μm)	自発分極値(nC/cm²)
FLC1	2. 5	11.5
FLC2	21. 2	2. 5
FLC3	10.0	16.0

【0031】これらのFLC組成物はいずれも、室温で カイラルスメクチックC相を有し、数%のカイラル液晶 の添加で自発分極値は2~12mC/cm²を示した (FLC 1 、 F L C 2)。一般的には、自発分極値 P s が大きい 20 アクティブマトリックス素子としては、ビューファイン 方が高速化されるが、応答時間τは粘性係数ηと印加電 界強度Eを用いて

 $\tau \propto \eta / (Ps \cdot E)$

で表されるため、粘性にも影響される。

【0032】一方、SmC・相でのヘリカルピッチ長は 光学波長よりも長く、狭ギャップセル中では、配向膜と の相互作用により螺旋が解けるため、一様な液晶配向を 達成できる。

【0033】更に、実用的な液晶材料として、高速化、 広い動作温度を実現した材料(FLC3)を選択した。 【0034】2. 配向膜材料とセルの作製

配向膜材料は、FLC組成物との相互作用が強く、低プ レチルト角を与えるポリイミド系配向膜材料の中から良 配向を与えるものを選択した。具体的には、宇部興産社 製Uーワニス等を用いた。

【0035】ホモジニアス配向セルの作製は、ガラス基 板上の透明電極にポリイミド配向膜を形成し、ラビング 処理方向の組み合わせ方により、平行セル、反平行セル を作製した。

【0036】3. 単安定評価用の波形

単安定FLC評価用の駆動波形を図12に示す。波形は、 印加電圧強度が徐々に増大するバイポーラパルスからな り、その印加電圧強度に応じた階調を評価した。バイポ 一ラパルスを用いたのは、偏った電圧印加による蓄積電 荷のために液晶材料に電気化学的なダメージを与えない ためである。更に、バイポーラパルス間の0 V電圧の挿 入は、印加電圧解除時の立ち下がり応答時間の計測のた めである。

【0037】また、電気光学特性の評価のための光学系 た図1017年末、海旦の単本中時のはえしたな(町中加田 方向) に平行した偏光子 (P 方向) を配置し、検光子 (A方向)をそれと垂直に配置した。

【0038】4. TFT素子との組み合わせ

ダ用の 0.7インチ、10.3万画素のポリーSi-TFTを 用いた。対向させるコモン電極はR、G、Bのカラーフ イルタ付きの基板を用い、セルギャップは触媒化成工業 の真糸球をスペーサとして用い、 1.2~1.5 μmとした (図1参照)。液晶は減圧下で等方相温度で注入した。

【0039】5. 結果とその考察

(1)液晶の組織と電気光学特性

偏光顕微鏡下で液晶注入したセルを観察すると、平行配 向セルでは、SSFLCによく見られるマルチドメイン 30 組織を示し、その電気光学特性は $\pm 22 \text{V}/\mu \text{ m}$ 印加で60μsec の応答時間を有し、双安定のメモリ性 (メモリコ ーン角:40.5度)を示した。

【0040】一方、反平行セルでは、ラビング処理方向 に平行な 2.3μmピッチの編状組織を示した。このスト ライプは、液晶のダイレクタが配向処理方向に対して約 ±4度傾いた周期的構造であることが分かった。

【0041】この反平行セルの電気光学特性は、電界を 印加しないときには、液晶ダイレクタは偏光子又は検光 子の偏光軸にほぼ平行となるために、透過率は常に0を 40 示し、電界印加により光透過率はその極性に関係なく電 界強度と共に増大する。この透過率変化は0~5 Vの範 囲では小さく、かつ高速であるが、5 V以上では透過率 変化は大きく、やや遅い。この閾値電圧を有する2段階 のスイッチング挙動は、低電圧領域の連続的なチルト角 変化と、これに続くドメインスイッチングにより、説明 できる。

【0042】更に、電界印加により傾斜した液晶ダイレ クタが、電界の除去によりもとの配列状態に速やかに戻 るという単安定性を示した。電界除去時のダイレクタの

三小町前、小街村村 沈月八之秋湖江之下 计自由联合 1

る相互作用により束縛されたことが要因と考えられる。 しかしながら、この系では、ストライプ組織のために最 大コントラストが46と小さい。

【0043】(2)アナログ階調性の改善

コントラスト及びアナログ階調性を改善するために、セルを 700Hz、20~50 V の交流電界印加により電界処理した。この電界処理により、規則的なストライプ組織から層の回転を伴い、モノドメイン組織へと変えることができる。このモノドメイン化によるストライプドメインの消失により、コントラストは81を達成した。

【0044】このモノドメイン組織における液晶ダイレクタの傾き角の電圧依存性を図14に示す。印加電圧強度の増大に伴い、傾き角は閾値電圧を待たず、低電圧から一様に増大し、約7Vで約22度傾斜することが分かる。更に、その印加電圧の極性がダイレクタの傾く方向を決定する。また、応答時間もストライプ組織の時よりも約1msecと高速化された。

【0045】また、このセルの透過率変化の一例を図15に示す。ここでの光透過率は10V印加時の透過率で規準化した。光透過率は0V~2Vまでほぼリニアに変化 20し、その後は緩やかな変化となり、6V~7V以上でほぼ一定となる。このように、電圧が印加されていないときには、液晶分子が配向膜界面で配向処理方向に並び、安定化した状態を実現した。また、直交した偏光子Pと検光子Aの間に、単安定化した液晶分子の配向方向を偏光子Pに平行に配置することにより、低電圧での電圧の制御で光透過率を制御し、アナログ階調を実現できた。

【0046】単安定FLCでは複屈折モードを用いているため、最大透過率を得るためには見かけのチルト角は45度が望ましく、この時、TNモードとほぼ同じ透過率 30となる。

【0047】更に、このデバイスの高速化、及び駆動温度範囲の拡大のために、液晶材料(FLC3)を調製し、組み合わせる配向膜の検討を行い、次に示す単安定FLC素子を実現した。但し、FLC3の見かけのチルト角は約22度である。

【0048】(3)応答時間

図16、図17には、新たに見出した単安定FLC組成物と配向膜とを組み合わせた単安定FLC素子(FLC3)の立ち上がり応答時間と立ち下がり応答時間の電圧依存 40性、温度特性を示す。室温で電圧依存性を見ると、電圧印加時の立ち上がり時間は電圧の増大に伴い高速化され、5 Vで約50 μ sec にも達した。

【0049】一方、電圧除去時の応答時間(立ち下がり時間)は、それまで印加されていた電圧、即ちダイレクタの傾き角の大きさには依存せずに一定であり、かつ約120μsec と高速である。

【0050】更に、応答時間は、立ち上がり、立ち下がり共に同様の温度依存性を示し、主に粘性の温度依存性

の影響によるものと考えられる。それでも、-5℃においても1 msec以下の応答時間を達成することができた。特に、立ち下がり時間が電圧に依らず一定で高速であるのは、電圧印加によって応答したFLC自身の自発分極による反電界の発生により、元の配向状態に戻ろうとするためであると考えられる。

【0051】(4)視野角特性

図18にTN液晶素子の典型的な視野角特性を、図19に単 安定FLCの視野角特性を示した。ここでの透過率は大 10 塚電子社製のLCD評価装置(平行光源使用)を用いて 測定し、視野角0度の最大透過率で規格化した。これら の視野角特性はいずれも、位相補償などによる広視野角 化を行っていない上下方向の透過率変化である。

【0052】これによれば、TN液晶では、正面でのコントラストは 100以上と大きいが、本質的に液晶分子配列にねじれ構造を有するために、視野角の変化に伴い黒レベル (0%) と、白レベル(100%)が共にコントラストを低下させる方向に変動する。そのために、コントラストの視野角依存性が大きい。更に、中間調レベル、例えば50%での変動が極めて大きいため、特に上下方向の視野角特性において階調の反転が生じてしまう。

【0053】しかしながら、単安定FLC素子では、現状の正面でのコントラストは最大100程度であるが、液晶の配列構造にねじれのないこと及びこれによりオプティカルパスが短いことを反映して、視野角の変化に伴う黒レベル、白レベル、及び中間階調レベルの変動は非常に少なく、TN液晶に見られるような階調の反転挙動は見られず、視野角は全方位50度以上と広いことが特徴的である。

30 【0054】(5) TFT素子との組み合わせ下記の表2に、単安定FLCDとTN-LCDの視野角特性と応答時間をまとめた。

【0055】これによれば、単安定FLCDでは、FLCの有する高速応答性と広視野角を活かして、アクティブマトリックス駆動が可能であることが分かる。そして、特徴的なのは、駆動電圧が5V程度とFLCとしては比較的低電圧で駆動できるため、従来のTN液晶用のTFT素子及び駆動回路を変更することなく、組み合わせ可能な点である。

0 【0056】これに反し、従来のTN-LCDでは、立ち上がりと立ち下がりの応答時間の和τ, +τ, は25℃においても約30msecと遅く、1フィールドの16.7msecの画像情報を十分に再現できない。特に0℃では約90msecとなり、さらに尾引き現象は顕著になる。しかし、単安定FLCDの応答時間τ, +τ, は25℃で 0.2msec、0℃においても1msec以下であるため、各フィールドの中間階調の情報を忠実に再現できることが予想される。

[0057]

表2(FLCとTNのデバイス性能の比較)

デバイス特	ŧ	単安定FLCDs	TN-LCDs
視野角 CR>30	Ŀ	>50°	10°
CK/30	下	>50°	40°
	左	>50°	45°
	右	>50°	45°
応答時間	+25℃	0.2msec	¥j30msec
τ, +τ,	30	0.8msec	₩J90шsес
モード		ノーマリプラック	ノーマリブラック又は ノーマリホワイト

【0058】単安定FLCDを従来のTN液晶用のTF 20 ャスト法により塗布し、 200℃で焼成し、 500Aのポリ Tアクティブマトリックス(0.7インチ、10.3万画素ビュ ーファインダ用) と組み合わせたデバイス (これについ ては、後で詳しく説明する。)において、配向処理プロ セスの改良、ギャップ精度の向上により、これまでは段 差構造上では困難と考えられていたFLCの均一な液晶 配向性を達成した。

【0059】駆動法として、TN液晶と同様、ライン反 転或いはフィールド反転を適用することにより、上記の 広い視野角を有するビデオレートのカラー表示を実現し 速な移動においても尾引きは非常に少ないことを確認し

【0060】駆動モードとしては、電界が offの時に暗 レベルとなるノーマリブラックモードが、単安定FLC では電気的中性を保つという点及び高コントラストとい う点で好ましい。

【0061】次に、上記した本発明に基づく単安定FL Cをアクティブマトリックス素子であるTFTと組み合 わせて表示デバイスを作製し、その特性を測定した例を 詳細に説明する。

【0062】例1(アクティブマトリックス駆動型単安 定FLC表示デバイスの作製)

アクティブマトリックスの素子としては、例えばTFT (Thin Film Transistor:薄膜トランジスタ) を用いる ことができる。ここでは、R、G、Bカラーフィルタ対 応のTFT素子を用いた。

【0063】図1に、カラーフィルタ付きアクティブマ トリックス駆動型単安定FLC表示デバイスの構成を示 す。ガラス基板1a上のTFT6の側に宇部興産社製U

イミド配向膜 5 a を形成し、更にアセテート系の布を巻 いたローラでラビング配向処理をした。また、コモン電 極4側は、ガラス基板1b上にクロムのブラックマトリ ックス2、カラーフィルタ3、透明電板 (ITO) 4を この順番に形成し、その透明電極の面に上記と同様にポ リイミド膜5 bを形成し、ラビング配向処理を施した。

【0064】このようにして作製した配向膜付きのTF T側パネルとカラーフィルタ側パネルとを、その配向処 理方向が対向面で反平行となるように組み、そのスペー た。実際に、ビデオカメラでの撮像している被写体の高 30 サ7として目的ギャップ長に応じたガラスビーズ(真糸 球:直径 0.8~1.5 μm (触媒化成工業社製)) を用い た。スペーサ7は周囲を接着するシール剤8(UV硬化 型の接着剤(フォトレック:セキスイ化学(株)社 製)) 中に 0.3wt%程度分散させることにより、基板間 のギャップを制御し、かつ、セルの周囲を液晶の注入孔 を確保して上記シール剤で接着した。

> 【0065】その後、単安定強誘電性液晶組成物9を等 方相温度又はカイラルネマチック相温度の流動性を示す 状態で減圧下で注入した。液晶注入後、徐冷し、注入孔 40 周囲のガラス基板上の液晶を除去した後、UV硬化型接 着剤で封止し、単安定強誘電性液晶素子を作製した。こ こで用いた強誘電性液晶9は上記した表1に記載のFL C 3 (ピッチ長10μm、自発分極16mC/cm²) 又は本出願 人による特願平3-25131号による組成物、例えば フェニルピリミジン系液晶FLC2(カイラル成分2wt %、ピッチ長21.2μm、自発分極 2.5mC/cm²) を用い た。

【0066】上記の各パネルに配向処理方向と平行又は 直交して偏光板10a、10bを設け、デバイス両面に配置

12

のパネルのTFT素子側にバックライト11を配置するこ とにより、単安定強誘電性液晶表示デバイスを完成し た。

【0067】例2(アクティブマトリックス駆動型単安 定FLC表示デバイスの駆動)

カラーフィルタ用アクティブマトリックスの素子構成の レイアウトを図2に示す。NTSC信号をデコーダによ りR、G、Bの各輝度信号に変換し、同時にTFTを駆 動するためのH、Vシフトレジスタ用クロックパルスを パルスドライバから発生させた。このTFTパネルにお 10 【0069】

ける各端子信号について下記の表3にまとめて示す。

【0068】この表示デバイスの駆動に際しては、各端 子から下記の表3に示す所定の信号をHシフトレジスタ から各ゲートトランジスタTRを介して選択的にTFT に入力し、Vシフトレジスタからのゲート制御信号に応 じて、TFTによって単安定FLC9にスイッチング電 圧を印加する(Csは信号電荷を1フレーム時間蓄積す るためのキャパシタ、COMはコモン電位を供給する素 子部である)。

表3A(TFTパネルの端子信号)

端子 番号	端子 記号	電圧	端 子 説 明
1	GREEN	10. 5V (DC)	ビデオ信号 (G) 入力
2	RED	10.5V (DC)	ビデオ信号(R)入力
3	BLUE	10.5V (DC)	ビデオ信号 (B) 入力
4	HVSS	0 V	Hドライバ用GND端子
5	TP1	OPEN	テスト端子
6 *	HCK1	定格クロック	Hシフトレジスタ駆動用クロック入力端子
7*	HCK2	定格クロック	Hシフトレジスタ駆動用クロック入力端子
8	HST	定格クロック	Hシフトレジスタ駆動用スタートパルス入力 端子

[0070]

表3B(TFTパネルの端子信号)

端子 番号	端子 記号	電圧	端子 説 明
9	HVDD	12 V (DC)	Hドライバ用電源入力端子
10°	VCK2	定格クロック 又は12V(DC)	Vシフトレジスタ駅動用クロック入力端子
11*	VCK1		Vシフトレジスタ駆動用クロック人力端子
12	vvss	0 V	Vドライバ用GND端子
13	VST	12V (DC)	Vシフトレジスタ駆動用スタートパルス入力 端子
14	VVDD	13.5V (DC)	Vドライバ用電源入力端子
15	TP2	OPEN	テスト端子
16	VCON	6 V (DC)	パネルの対向電圧入力端子

*HとVの位相 180度、周波数は任意。

この電圧印加で液晶に+4.5 VのDCが印加される。

【0071】この例では、60Hzのフィールド周波数で画像表示したところ、 200マイクロ秒以下と高速で、±50度以上の広い視野角を有するディスプレイを実現できた。

【0072】例3(配向処理、特にラピング配向処理方 30向と液晶の配向性について)

本発明者は、上記した単安定FLC素子において、液晶 配向膜に対する配向処理の方向により、良好な配向が得 られることを見出した。

【0073】ガラス基板(上記の1a)上に形成した薄膜半導体の表面を走査型電子顕微鏡(10kV)で観察した状態のスケッチ(概略)を図3に示す。この表面に設けるTFT素子の領域においては、図3では主に薄膜半導体接合部20、透明電極6A、金属配線(R、G、Bのビデオ信号線)21、透明電極接合部22、R、G、B信号線 40接合部23、垂直ライン(Vライン)アドレス信号線24から構成されている。液晶配向を行うためにはこの素子上に配向膜を形成することになる。

【0074】ここで、例1に記載したように、素子のTFT6側に宇部興産社製U-ワニスのN-メチル-2-ピロリドン溶液をスピンキャスト法により塗布し、200℃で焼成し、500Åのポリイミド配向膜5を形成した。そして、このポリイミド膜表面をアセテート系の布を巻いたローラでラピング配向処理をする場合に、そのラビ

た。

【0075】即ち、図4に示すように、薄膜半導体素子上は段差構造を有しており、その測定方向A、B、Cによって段差の度合いが異なっており、方向B、Cでは方向Aよりも段差が大きくなっている。従って、ラピングに際し、図5のように、アセテート系の布表面の毛先が、その段差によってポリイミド5aの表面に達せず、その結果、ポリイミド5aの表面には有効に配向処理が行われない領域(配向異常領域)ができてしまうことが分かった。

【0076】実際に、TFT側パネルのポリイミド5aの表面をA、B、C各方向にラビング処理し、また、コモン電極側はガラス基板1b上にクロムのブラックマトリックス2、カラーフィルタ3、透明電極(ITO)4をこの順番に形成し、その透明電極4の面に同様にポリイミド膜5を形成し、ラビング配向処理を施した。コモン側の配向処理方向はTFT側パネルの配向処理方向とは対向面で反平行となるようにラビング処理した。

【0077】このようにして作製した配向膜付きのTFT側パネルとカラーフィルタ側パネルとを、その配向処理方向が対向面で反平行となるように組み、そのスペーサ7として目的ギャップ長に応じたガラスビーズ(真糸球:直径 0.8~1.5 μm(触媒化成工業社製))を用いた。

1

16

(UV硬化型の接着剤(フォトレック:セキスイ化学 (株) 社製)) 中に 0.3wt%程度分散させることによ り、基板間のギャップを制御し、かつ、セルの周囲を液 晶の注入孔を確保して上記シール剤で接着した。更にT FT側コモン電極端子とフィルタ側コモン電極との間の 導通は、UV硬化型の銀ペースト、或いは金コートした ポリマー微粒子 (2μm径)をシール剤の一部に1%添 加して行った。

【0079】その後、強誘電性液晶組成物9を等方相温 減圧下で注入した。液晶注入後、徐冷し、注入孔周囲の ガラス基板上の液晶を除去した後、UV硬化型接着剤で 封止し、単安定強誘電性液晶素子を作製した。用いる強 誘電性液晶9は上記のFLC3等の組成物を用いた。

【0080】上記のパネルには配向処理方向と平行又は 直交して偏光板10a、10bを設け、デバイス両面に配置 した。配置した偏光板10は互いに直交させた。更に、こ のパネルのTFT素子側にパックライト11を配置するこ とにより、単安定強誘電性液晶表示素子が完成する。ま た、液晶配向の観察用に、ブラックマトリックス2及び 20 カラーフィルタ3を設けず、透明電極4をガラス基板1 b上に形成した基板をコモン電板としたパネルも同時に 作製した。

【0081】図6には、TFT上でのラビング配向処理 方向と配向異常領域との関係を示す。B、Cの配向方向 では段差の高さが高いため、液晶配向異常の領域が広 く、有効な画素領域が減少してしまう。ところが、A方 向(即ち、画素領域(図3の透明電極域)のうち半導体 接合部20、透明電極接合部22又はビデオ信号線接合部23 を設けた側の側縁、或いはVライン24と平行な方向)の 30 配向処理では、B、Cよりも段差が低いため、配向異常 の領域は減少し、有効な画素領域を拡大できることが分 かった。

【0082】配向異常領域は基本的にはプラックマトリ ックス2で隠蔽することができるが、隠蔽することによ り、透過率が減少し、画面が暗くなる。即ち、このよう に開口率が小さくなると画質が却って悪くなるので、ブ ラックマトリックスによる隠蔽率の影響をあまり生じさ せないために開口率を大きくすることが必要となるが、 このためにも、画素内での均一配向領域を広げることが 40 必要である。これは、上記のA方向でのラビングによっ て、他の方向に比べて向上させることができる。

【0083】ここで言う「配向異常領域」とは、図7に 示すように、均一な配向に対して例えば10°傾いた方向 の配向である。従って、配向異常領域が画素内に存在す ると、液晶分子軸の偏光板の偏光軸との傾きのため、特 に黒レベルの遮光率が悪くなるため、コントラストが低 下する。

【0084】このような配向異常の生じる要因は、図5 に示したように、ラビング布の毛先が段差によってポリ 50

イミド5aの表面に接触できないか、或いは弱い接触の ためである。従って、異常配向領域を抑制するために は、段差構造の高低差の少ない方向でのラビングが最も 有効であることが分かったのである。

【0085】例4(電界処理による液晶配向の安定性、 修復性の向上)

例1、3で作製したパネルの駆動法について説明する。 図8に単安定FLC表示素子の駆動回路の構成を示す。

【0086】入力信号はNTSC、Y/Cの場合はデコ 度又はカイラルネマチック相温度の流動性を示す状態で 10 ーダによりR、G、Bドライブ信号にし、図2の単安定 FLC表示素子のR、G、B信号端子に入力し、R、 G、B信号と同期したHシフトレジスタ駆動用クロッ ク、Hシフトレジスタ駆動用スタートパルス、Vシフト レジスタ駆動用クロック、Vシフトレジスタ駆動用スタ ートパルスをパルスドライバから発生し、各H、Vの位 置に対応したR、G、B信号をサンプリングすることに より画像表示するものである。

> 【0087】ここで用いるRGBデコーダはアンプが内 蔵されており、このときのR、G、B信号は、液晶に印 加される電圧の電気的中性条件を保つために、走査ライ ン毎にその極性を反転させる方法(ライン反転駆動)や フィールド毎に電圧の極性を反転する方法(フィールド 反転駆動:図9参照)が適用できる。即ち、従来のネマ チック液晶でも用いられている方法も適用できることを 示している。

> 【0088】また、単安定FLCでは、液晶に電圧が印 加されていないとき、黒の状態を実現できるため、R、 G、Bの駆動信号は黒表示をする際には、パネルの対向 電極電圧と等しくする必要がある。以上が単安定FLC の一般的駆動法である。

> 【0089】これにより、例1、3で作製したパネルを 駆動し、ビデオレートでの駆動可能なフルカラー液晶表 示素子を実現できた。更に、段差構造の高低差の少ない 方向でのラピングを行ったパネルでは、コントラスト10 0 を達成したが、段差の大きな方向でのラビング配向処 理サンプルでは、コントラストは12にまで低下した。

> 【0090】また、本例のデバイスでは、立ち上がり時 間は 0.1msec以下を達成できるため、十分高速なスイッ チングが可能となった。

【0091】以上、本発明を実施例について説明した が、上述した実施例は本発明の技術的思想に基づいて更 に変形が可能である。

【0092】例えば、液晶の種類をはじめ、液晶素子の 各構成部分の材質、構造、形状、組み立て方法等は種々 に変更することができる。特に、配向膜のラビング方向 は素子形状に応じて種々に選択できるし、配向膜の材質 も公知のものから選択してよい。基板(例えば上述の 1 a、1b)はディスプレイとして、少なくとも一方が光 学的に透明であればよい。

【0093】なお、上述した実施例では、表示素子に好

適な液晶素子について説明したが、表示素子では特に階調性(中間調)を実現できる点で好ましいものである。しかし、本発明は、表示素子に限らず、液晶素子をフィルタやシャッタ、〇A機器のディスプレイ画面、スクリーンやウォブリング用の位相制御素子等にも適用可能である。

[0094]

【発明の作用効果】本発明の液晶素子によれば、上述した如く、単安定強誘電性液晶素子(単安定FLC素子)と、この液晶素子を駆動するTFT等のアクティブマト 10 リックス素子とを組み合わせているので、液晶素子として単安定FLC素子を用いていることによってTN素子では不可能であった、広視野角で1msec以下の高速応答性の表示を階調性良く実現することができる。このような広視野角、高速応答性の単安定FLC素子をTFT等のアクティブマトリックス素子で駆動し、フィルタ素子(特に1msec以下で色順次に切り替え可能なカラーフィルタ等のフィルタ素子)によって、対応する色の表示を再現性良く高階調度に得ることができる。

【0095】また、単安定FLC素子をはじめて効果的 20 にアクティブマトリックス駆動することを可能にできることに加えて、単安定FLC素子を構成する液晶配向膜のラビング方向が、アクティブマトリックス素子を形成した基体 (特に、TFTの薄膜半導体基板) 上における段差の小さい方向に沿うようにしているので、ラビングを十分に行え、液晶分子を均一配向させることができる。これによって、有効な画素領域を拡大して開口率を向上させ、また、特に黒レベルでの透過率 (透光率) が向上し、コントラストが良好となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に基づく液晶表示デバイスの概略断面図である。

【図2】同駆動用のアクティブマトリックスのレイアウト図である。

【図3】同液晶表示デバイスのTFT素子部を拡大して示す概略斜視図である。

【図4】同液晶表示デバイスの液晶セルのTFTの段差 構造を示す概略図である。 【図5】 同液晶セルの配向処理時の概略図である。

【図6】同配向処理方向と配向異常領域との関係を示す 概略平面図である。

18

【図7】同配向処理による液晶分子配向を示す概略図である。

【図8】同液晶表示デバイスの駆動回路図である。

【図9】同駆動時の駆動波形図である。

【図10】本発明に使用可能な単安定FLC素子のモードを示す説明図である。

10 【図11】同単安定FLCの分子構造図である。

【図12】同単安定FLC素子の電気光学特性図である。

【図13】同単安定FLC素子の電気光学特性評価のために用いる光学系の説明図である。

【図14】同単安定FLC素子のチルト角の印加電圧依存性を示すグラフである。

【図15】同単安定FLC素子の透過率の印加電圧依存性 を示すグラフである。

【図16】同単安定FLC素子の立ち上がり時間の温度及び印加電圧依存性を示すグラフである。

② 【図17】同単安定FLC素子の立ち下がり時間の温度依存性を示すグラフである。

【図18】従来のTN素子の透過率の視野角依存性を示す グラフである。

【図19】本発明に使用可能な単安定FLC素子の透過率の視野角依存性を示すグラフである。

【図20】従来の双安定FLC素子のモードを示す説明図である。

【符号の説明】

la、lb・・・基板

30 2・・・ブラックマトリックス

3・・・カラーフィルタ

4・・・透明電極層

5 a、5 b・・・液晶配向膜(液晶配向膜制御層)

6・・・透明電極及びTFT

9、FLC・・・強誘電性液晶又は素子

10a、10b・・・偏光板

11・・・パックライト

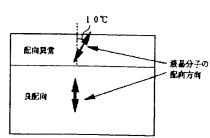
TFT・・・薄膜トランジスタ

3 5 0 A 5 0 0 A 5 0 0 A A 配線 5 a B、C

【図4】

配向処理方向でのTFTの段差構造

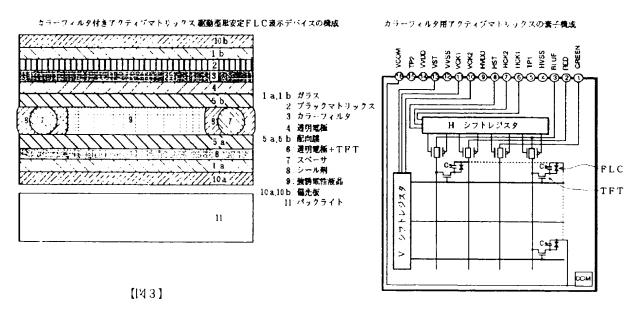
[図7]

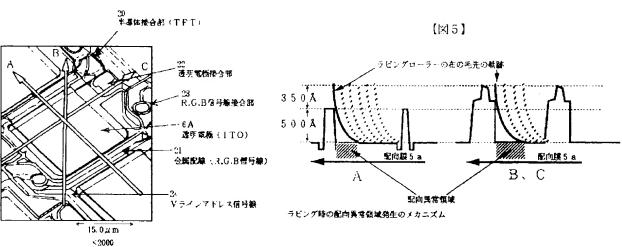


良配向領域と配向異常領域の液晶分子配向

【図1】

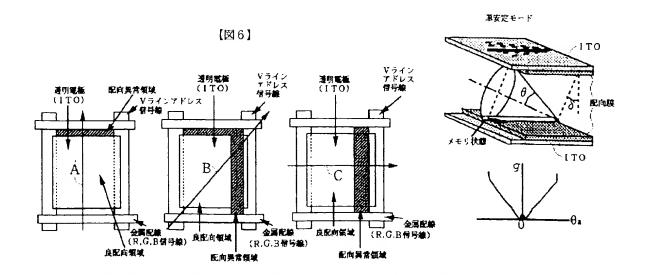
【図2】

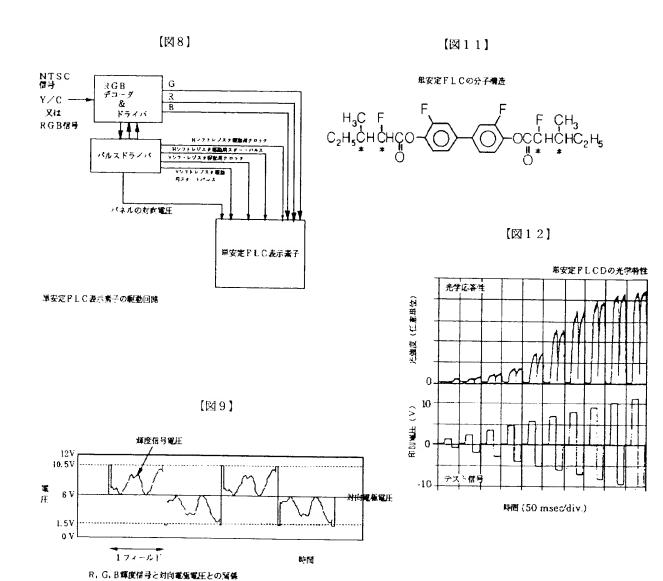


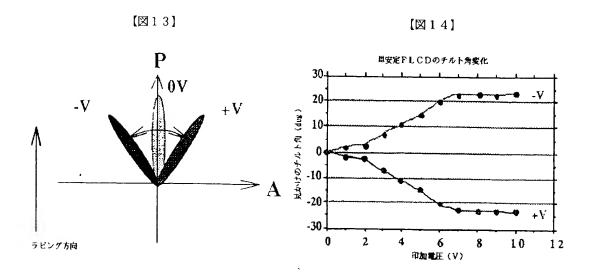


TFT素子部のスケッチ

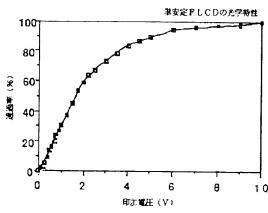
【図10】







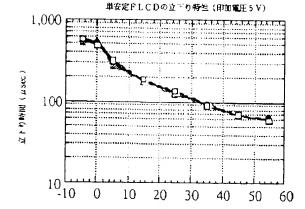
【図15】





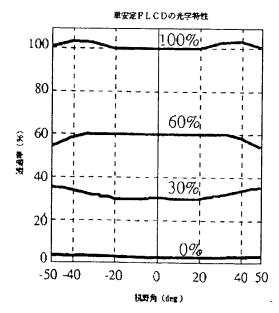
60

【図17】

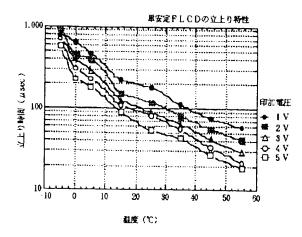


温度 (°C)

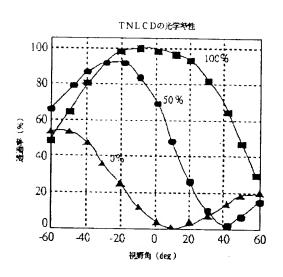
【図19】



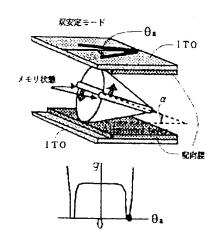
【図16】



【図18】



[図20]



フロントページの続き

(72)発明者 安田 章夫 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号 ソニ 一株式会社内

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Into nai Application No

PCI/EP 99/03437 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 G02F1/141 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G02F G09G C09K Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Category = Relevant to claim No. Α PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 199, no. 610, 1,8,9 31 October 1996 (1996-10-31) & JP 08 152654 A (SONY CORP), 11 June 1996 (1996-06-11) abstract -& JP 08 152654 A figures 1,2,10,13,14,20 US 4 783 148 A (TSUBOYAMA AKIRA ET AL) Α 8 November 1988 (1988-11-08) 1-9 column 1, line 18 - line 60 column 2, line 27 - line 52 column 3, line 7 - line 33 column 4, line 16 - line 45; claims 1-5; figures 1-3B -/--Further documents are listed in the continuation of box C Patent family members are tisted in annex. Special categories of cited documents "T" later document published after the international filing date "A" document defining the general state of the art which is not or priority date and not in conflict with the application but considered to be of particular relevance cited to understand the principle or theory underlying the "E" earlier document but published on or after the international invention filing date "X" document of particular relevance; the claimed invention "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or cannot be considered novel or cannot be considered to which is cited to establish the publication date of another involve an inventive step when the document is taken alone citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or cannot be considered to involve an inventive step when the other means document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 28 September 1999 05/10/1999 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl Fax: (+31-70) 340-3016 Manntz, W

RNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP 99/03437

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category *			
Α	WO 97 12355 A (PHILIPS ELECTRONICS NV	1	
•	;PHILIPS NORDEN AB (SE)) 3 April 1997 (1997-04-03)		
	cited in the application the whole document		
4	US 5 555 111 A (LAGERWALL SVEN T ET AL) 10 September 1996 (1996-09-10) the whole document	1-9	
			

INTERATIONAL SEARCH REPORT onal Application No in on patent family members PC1/EP 99/03437 Patent document **Publication** Patent family cited in search report **Publication** date member(s) date JP 08152654 Α 11-06-1996 NONE US 4783148 08-11-1988 JΡ 2667816 B 27-10-1997 63077019 A JP 07-04-1988 WO 9712355 Α 03-04-1997 EP 0815551 A 07-01-1998 JP 10510066 T 29-09-1998 US 5905484 A 18-05-1999 US 5555111 A 10-09-1996 US 5227905 A 13-07-1993 US 5083855 A 28-01-1992 US 4958916 A 25-09-1990 US 4840463 A 20-06-1989 US 4813767 A 21-03-1989 US 4563059 A 07-01-1986 US 4367924 A 11-01-1983 US 5555117 A 10-09-1996 US RE34967 E 13-06-1995 US RE34973 E 20-06-1993 US RE34949 E 23-05-1992 US RE34942 E 16-05-1989 US RE34950 E 23-05-1995 US RE34966 E 13-06-1986 CH 647337 A 15-01-1985 JP 1555765 C 23-04-1990 JP 56107216 A 26-08-1981 JP 63022287 B 11-05-1988

JP

JP

JP

JP

2548749 B

63153521 A

2558405 B

5281580 A

30-10-1996

25-06-1988

27-11-1996

29-10-1993